## 04 Подавление рэлей-тейлоровских неустойчивостей в *Z*-пинчах

## © А.С. Жигалин<sup>1</sup>, А.Г. Русских<sup>1</sup>, Р.Б. Бакшт<sup>1</sup>, С.А. Чайковский<sup>1</sup>, Н.А. Лабецкая<sup>1</sup>, В.И. Орешкин<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск <sup>2</sup> Томский политехнический университет, Томск E-mail: Zhigalin@ovpe2.hcei.tsc.ru

## Поступило в Редакцию 16 января 2015 г.

Эксперименты по исследованию стабильности сжатия Z-пинчей проводились при токе 450 kA со временем нарастания 450 ns. Плазменная оболочка пинчей формировалась с помощью испарения материала электродов при горении вакуумной дуги. Для подавления рэлей-тейлоровских (РТ) неустойчивостей использовался режим горения дуги на поверхности одного из электродов высоковольтного промежутка, в котором располагается пинч. В результате свободного истечения плазмы радиальное распределение плотности формировалось таким образом, что концентрация плазмы нарастала от внешней границы по направлению к оси оболочки. Эксперименты показали, что такое начальное радиальное распределение плотности обеспечивает практически полное подавление РТ-неустойчивости.

В настоящее время плазменные лайнеры (быстрые Z-пинчи) широко исследуются с точки зрения их возможного применения для реализации инерционного термоядерного синтеза [1–3]. Сжатие цилиндрических плазменных лайнеров происходит под действием мощного импульса тока, который создает на внешней поверхности пинчей большое давление магнитного поля. В присутствии магнитных полей сжатие плазмы подвержено магнитогидродинамическим неустойчивостям, поэтому стабилизация имплозии Z-пинчей является одним из наиболее важных аспектов их физики [1,4–7]. Эффективным способом подавления рэлейтейлоровских (РТ) неустойчивостей в Z-пинчах может являться использование начального радиального распределения плотности (snow plow стабилизация [4]) вещества, при котором граница между магнитным полем и плазмой не будет испытывать ускорения и экспоненциальный рост РТ-неустойчивости будет полностью подавлен. Авторы работы [4]

86

предложили использовать для подавления РТ-неустойчивостей такое начальное распределение вещества в оболочке, при котором плотность возрастает по закону  $\rho(r) \sim r^{-s}$ , где s > 2. При сжатии вещества с данным распределением плотности после краткого периода начального роста скорость границы плазмы начинает падать. Результаты анализа, проведенного в [4], показали, что при таком начальном распределении плотности граница между магнитным полем и плазмой остается стабильной.

В данной работе экспериментально показано, что нарастающая к оси плотность вещества в лайнере действительно позволяет подавить РТнеустойчивости. В экспериментах использовался металлоплазменный лайнер, плазма в котором создается с помощью системы вакуумных дуг [8–11]. Распределение вещества в плазменном потоке, создаваемом вакуумной дугой, определяется угловым распределением скорости плазменного потока [12], поэтому меняя положение области генерации плазмы и места выхода плазмы в межэлектродный промежуток, можно изменить профиль плотности в металлоплазменном лайнере, принцип создания которого описан в работах [8–10]. В экспериментах использовался генератор ИМРИ-5 [8,9], который обеспечивает генерацию синусоидального импульса тока с амплитудой 450 kA и фронтом 450 ns. Ток генератора через высоковольтный (BB) электрод и металлоплазменный лайнер замыкается на заземленный электрод (рис. 1).

Плазменные лайнеры формировались с помощью плазменных пушек с питанием от емкостного накопителя энергии, который создает импульс тока, имеющий форму затухающей синусоиды с амплитудой 75 kA и с периодом 18  $\mu$ . Эксперименты проводились с лайнером, состоящим из двух оболочек. Внешняя оболочка имела цилиндрическую форму и состояла из магниевой плазмы. Электроды пушек, формирующих плазменные потоки во внешней оболочке, были изготовлены из сплава с содержанием Mg 95%. Внутри внешней оболочки располагалась плазменная пушка с висмутовым катодом (рис. 1), которая формировала сплошную плазменную струю ионов висмута. Внутренняя плазменная струя формировалась с помощью цилиндрического канала диаметром 8 mm, расположенного в центре заземленного электрода. Во всех экспериментах масса внешней оболочки была постоянной и равнялась  $10 \pm 1 \mu g/cm$ . Масса внутреннего потока была равна  $30 \pm 5 \mu g/cm$ .

Вакуумные дуги, генерирующие плазму внешнего лайнера, располагаются непосредственно вблизи места выхода плазмы в межэлектрод-



**Рис. 1.** Схематичное изображение узла нагрузки: *1*, *3* — магниевые пушки; *2* — пушка с висмутовым катодом; *4* — датчик B2; *5* — датчик B1; *6* — заземленный электрод; *7* — высоковольтный электрод.

ный промежуток. Известно, что основной поток плазмы, генерируемой в вакуумных дугах, образуется благодаря потоку ионов, покидающих поверхность расплавленного катода. При этом вектор скорости потока ионов лежит в телесном угле  $0-180^{\circ}$ , где ноль градусов совпадает с плоскостью поверхности катода [12]. Радиус  $R_{va}$ , на котором располагались дуги, генерирующие плазму внешнего лайнера, равен 21.5 mm. Поток плазмы свободно вытекает в межэлектродный промежуток и формирует квазиизотропное распределение плотности вещества в оболочке. В результате в формируемой оболочке диаметр объема, занимаемого плазмой, может значительно превосходить диаметр, на котором располагаются вакуумные дуги.

В экспериментах измерялись ток пинча с помощью пояса Роговского и напряжение на пинче с помощью активного делителя. Помимо полного тока пинча измерялась также его производная с помощью датчиков В1 и В2. Для оценки стабильности сжатия лайнера проводилась покадровая съемка изображения лайнера в видимом диапазоне (за счет собственного излучения). Четырехканальный прибор HSFC Рго использовался для получения четырех последовательных изображений в одном эксперименте. Длительность экспозиции каждого кадра равна 3 ns.

На рис. 2 приведена подборка последовательных фотографий сжатия оболочки с внешним магниевым лайнером и внутренним висмутовым



**Рис. 2.** Сжатие оболочки с внешним магниевым лайнером и внутренним висмутовым потоком. Цифры на кадрах соответствуют времени до момента сжатия оболочки. Момент сжатия совпадает с максимумом напряжения на лайнере. Время экспозиции одного кадра равно 3 ns.

потоком. Размер окна, через который производилась съемка, составлял 67 mm. Чтобы упростить интерпретацию полученных фотографий, две центральных шпильки обратного токопровода были убраны. Эксперименты показали, что структуры, возникающие в плазме, хорошо воспроизводятся в различных выстрелах. Воспроизводимость позволила включить в рис. 2 изображения, полученные в различных выстрелах. Момент сжатия (t = 0 ns) совпадает с максимумом напряжения на лайнере.

На рис. 2, а при t = -140 ns вблизи оси лайнера на фоне сжимающейся магниевой внешней оболочки лайнера видна плазменная струя из висмута. На фотографиях, приведенных на рис. 2, не видно крупномасштабных неустойчивостей на границе плазмы вплоть до t = -50 ns. Вместе с тем внутри плазмы регистрируются филаменты, которые ранее наблюдались при сжатии газовых лайнеров и интерпретируются как перегревная неустойчивость [12,13]. На филаментах отчетливо видны неоднородности в виде ярких пятен, которые можно интерпретировать как МГД-неустойчивости. Действительно, согласно [12,13] филаменты представляют собой каналы с более высокой, относительно средней температуры пинча, температурой и, как следствие, с более высокой плотностью тока. Весьма вероятно, что амплитуда тока в каналах достаточна для того, чтобы каждый отдельный канал вел себя как независимый плазменный столб с током. В результате при имплозии пинча происходит одновременно два процесса: направленное к центру сжатие пинча как единого целого и развитие мелкомасштабных неустойчивостей на филаментах. Не исключено, что в фазе стагнации неустойчивости на филаментах инициируют появление неустойчивостей в виде перетяжек (рис. 2, *d* и *e*).

Как следует из фотографий, приведенных на рис. 2, в схеме с изотропным истечением плазмы, формирующей оболочку, обеспечивается стабильное сжатие пинча. Для анализа механизма, обеспечивающего стабильность сжатия, рассмотрим зависимости от времени радиуса пинча  $r_{ind}(t)$  и скорости сжатия пинча dr/dt. Мы нашли зависимость  $r_{ind}(t)$ , определив зависимость индуктивности пинча от времени L(t). Для определения L(t) были использованы осциллограммы напряжения V(t) и тока  $I_p(t)$ 

$$L(t) = I_p^{-1}(t) \int_0^t V(\tau) d\tau.$$
 (1)



**Рис. 3.** Графики изменения во времени  $r_{ind}$  (1), dr/dt (2), V (3) при сжатии лайнера. Показаны значения  $r_{time-gated}$  (звездочки).

На рис. З приведены графики изменения во времени  $r_{ind}$ , dr/dt и V. Расчет величины L начинался при  $I_p = 0.1 \cdot I_{p \text{ max}}$ . Наряду с определением радиуса  $r_{ind}(t)$  по формуле (1) в процессе эксперимента с помощью покадровой съемки измерялся радиус пинча  $r_{time-gated}$ . Радиус  $r_{time-gated}$  определялся непосредственно по фотографиям сжатия пинча. Например, для рис. 2, b радиус  $r_{time-gated}$  равен 6 mm. На графике рис. 3 величины  $r_{time-gated}$  обозначены звездочками. Видно, что значения  $r_{time-gated}$  хорошо ложатся на зависимость  $r_{ind}(t)$ . Радиус пинча  $R_{ind0}$  при  $I_p = 0.1I_{p \text{ max}}$  равен 6.8 cm. Наиболее интересно поведение скорости сжатия. После первоначального роста в течение  $\approx 20$  ns до 40 cm/ $\mu$ s скорость начинает уменьшаться и падает до 10 cm/ $\mu$ s вплоть до 290 ns. В расчетах принималось, что сжатие прекращается в момент максимума напряжения. С учетом того, что время имплозии, согласно рис. 3, равно 372 ns, можно утверждать, что большая часть процесса сжатия происходит в режиме торможения.

Нам представляется, что наиболее вероятным механизмом подавления РТ-неустойчивостей в наших экспериментах является пред-

ложенный в [4] snow plow механизм подавления неустойчивостей, основанный на использовании неоднородного начального распределения плотности. В пользу этого предположения говорит как описанная выше динамика сжатия (преимущественный режим торможения), так и тот факт, что в наших экспериментах начальная граница плазмы  $R_{ind0} = 6.7 \,\mathrm{cm}$ . Авторы [4] показали, что сжатие стабильно только в том случае, если граница плазмы  $R_{ind0}$  существенно — в несколько раз — превышает радиус центра тяжести распределения плотности  $\rho(r)$ . Именно такая ситуация реализуется в наших экспериментах. Действительно, вследствие изотропного расширения плазмы, создаваемого вакуумными дугами, центр масс нашей оболочки близок к  $R_{va} = 2 \,\mathrm{cm},$ на котором расположены дуги. Следовательно, отношение радиуса границы плазмы  $R_{ind0}$  к радиусу центра масс  $R_{va}$  примерно равно трем. Примерно то же соотношение приводится авторами [4] в численном примере стабильного сжатия оболочки с неоднородным распределением плотности.

Таким образом, в данной работе было продемонстрировано, что сжатие пинча с нарастающей от внешней границы лайнера к оси плотностью плазмы обеспечивает практически полное подавление РТ-неустойчивостей даже при длительности имплозии 400 ns.

Работа выполнена при поддержке программы РФФИ 14-02-00382-а.

## Список литературы

- [1] Haines M.G. // Plasma Phys. Control. Fus. 2011. V. 53. P. 093 001.
- [2] Браницкий А.В., Александров В.В., Грабовский Е.В., Заживихин В.В., Зурин М.В., Медовщиков С.Ф., Недосеев С.Л., Олейник Ж.М., Смирнов В.П., Фролов И.Н., Федулов М.В. // Физика плазмы. 1999. Т. 25. С. 976–982.
- [3] Slutz S. A., Herrmann M.C., Vesey R.A., Sefkow A.B., Sinars D.B., Rovang D.C., Peterson K.J., Cuneo M.E. // Phys. Plasmas. 2010. V. 17. P. 056 303.
- [4] Velikovich A.L., Cochran F.L., Davis J. // Phys. Rev. Lett. 1996. V. 77. P. 853.
- [5] Бакшт Р.Б., Дацко И.М., Ким А.А. и др. // Физика плазмы. 1995. Т. 21. № 11. С. 959–965.
- [6] Labetsky A.Yu., Baksht R.B., Oreshkin V.I. et al. // IEEE Transactions on Plasma Science. 2002. V. 30. N 2. P. 524–531.
- [7] Орешкин В.И. // Письма в ЖТФ. 2013. Т. 39. В. 15. С. 1–11.
- [8] Rousskikh A.G., Zhigalin A.S., Oreshkin V.I. et al. // Phys. Plasmas. 2011. V. 18. P. 092 707.

- [9] Русских А.Г., Бакшт Р.Б., Жигалин А.С. и др. // Физика плазмы. 2012. Т. 38. № 8. С. 651–658.
- [10] Baksht R.B., Rousskikh A.G., Zhigalin A.S., Oreshkin V.I. // IEEE Transactions on Plasma Science. 2013. V. 41. N 1. P. 182–186.
- [11] Baksht R.B., Oreshkin V.I., A.G. Rousskikh // Physics Plasmas. 2013. V. 20. P. 082 701.
- [12] Anders A., Yushkov G.Yu. // Appl. Phys. Lett. 2002. V. 80. P. 2457.
- [13] Афонин В.И. // Физика плазмы. 2001. Т. 27. С. 614–619.